

Вакуумная система откачки и газонаполнения лазерных гироскопов KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для вакуумной обработки резонаторов лазерных гироскопов: получение вакуума, прогрев и дегазация, газонаполнение и контроль герметичности

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Вакуумная система откачки и газонаполнения лазерных гироскопов KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Максимальная температура нагрева	600 °C
Разброс температуры в горячей зоне	±5 °C
Предельный вакуум	≤5×10 ⁻⁶ Па
Рабочий вакуум	≤2×10 ⁻⁴ Па

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

1	целевое давление и время цикла
2	объём, материал и температура объекта
3	состав насосов, арматуры и измерительных каналов
4	автоматизация, безопасность и обслуживание

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru